

東京学芸大学  
西村徳行研究室主催

# かさをかざる



2022/6/4 10:00-12:00 美術棟(W5 西5号館) 1Fギャラリー

参加費無料 小学生先着10名

お問い合わせ先 nishimur@u-gakugei.ac.jp

申し込みフォーム <https://forms.gle/GFQZuwHn4nQb39r46>

作品持ち帰り用の袋をご持参ください。(傘1本分程度)

動きやすく汚れても良い服でご参加ください。

右のQRコードからもお申し込みいただけます。



## ⚠️説明・コロナ対策⚠️

本活動は、美術教育を学ぶ大学院生によるワークショップ企画です。

本活動の様子を記録します。

記録したデータは研究や教育活動、広報のために使用する場合があります。

新型コロナウイルス感染防止対策として、公開講座の2週間前から検温してください。

当日体調不良の場合は参加をお断りする場合があります。各自体調管理をお願いいたします。

密を避けるため活動場所は受講する小学生のみとし、付き添いの方は別室でお待ちいただきます。

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催方法が変更されることがあります。